



第40回センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム

第40回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム 受賞者（最優秀技術論文賞、優秀技術論文賞）

優秀技術論文賞

対象論文：発表者が非若手（2022/12/31時点で36歳以上）、電気学会会員

6P2-M-4

*鈴木 裕輝夫, ゴン ティアンジャオ, Khan Muhammad Jehanzeb, 塚本 貴城,
田中 秀治
東北大学

設計・製作技術, 材料

シリコンマイグレーションシール(SMS)ウェハレベルパッケージング技術によるMEMS振動子の1 Pascal真空封止